

研究評価委員会  
「次世代プリントエレクトロニクス材料・プロセス基盤技術開発」(事後評価) 分科会  
現地調査会 議事要旨

1. 日 時：2019年10月21日(月) 13:00~16:45

2. 場 所：産総研 柏センター

3. 出席者(敬称略、順不同)

<分科会委員>

分科会長 臼井 博明 東京農工大学 大学院工学研究院 応用化学部門 教授  
分科会長代理 岡田 裕之 富山大学大学院 理工学研究部 電気電子システム工学専攻 教授  
委員 蔵田 哲之 ミヨシ電子株式会社 取締役  
委員 中島 伸一郎 日本航空電子工業株式会社 商品開発センター センター長  
委員 村田 英幸 北陸先端科学技術大学院大学 マテリアルサイエンス研究科 教授  
委員 渡邊 洋治 SMBC 日興証券株式会社 株式調査部 シニアアナリスト

<推進部署>

安田 篤 NEDO IoT 推進部 部長  
栗原 廣昭(PM) NEDO IoT 推進部 主査  
川端 紳一郎 NEDO IoT 推進部 主研  
上野 秀幸 NEDO IoT 推進部 主査

<実施者>

染谷 隆夫(PL) 東京大学 工学系研究科 電気系工学専攻 教授  
杳掛 正樹 JAPER A (次世代プリントエレクトロニクス技術研究組合) 専務理事  
佐藤 優 JAPER A (次世代プリントエレクトロニクス技術研究組合) 企画部長  
鎌田 俊英 産業技術総合研究所 センシングシステム研究センター センター長  
山本 典孝 産業技術総合研究所 エレクトロニクス・製造領域研究戦略部/  
センシングシステム研究センター 連携主幹  
小林 健 産業技術総合研究所 センシングシステム研究センター  
ハイブリッドセンシングデバイス研究チーム チーム長

<評価事務局>

梅田 到 NEDO 評価部 部長  
谷田 和尋 NEDO 評価部 主査  
塩入 さやか NEDO 評価部 主査

#### 4. 議事次第

- 1) 開会
- 2) プロジェクト概要説明
- 3) 事業化に向けた取り組みと FIoT コンソーシアム
- 4) 研究開発装置視察
- 5) デモンストレーション
- 6) 全体を通じたの質疑
- 7) 連絡事項・閉会

#### 5. 議事要旨

知的財産権の保護の上で支障が生じると認められるため、分科会長の了承のもと全て非公開で行われた。

以 上